激光 第9卷 第3期

222 毫微米 KrCl 激光器的实验研究

叶 超 上官诚 袁才来 窦爱荣 林英仪

(中国科学院上海光机所)

提要:本文报导紫外光预电离放电泵浦的 222 毫微米 KrCl 准分子激光器的各种参数对激光性能的影响,以He 作缓冲气体,得到的激光输出能量为 60 毫焦耳。文中还介绍了 KrCl 的辐射光谱。使用这种准分子激光光解 HgI₂ 蒸气已观察 到 Hg 原子 5461 Å 的激光谱线。

Experimental research on a KrCl laser at 222 nm

Ye Chao, Shangguan Cheng, Yuan Cailai Dou Airong, Ling Yingyi

(Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica) -

Abstract: Experimental study of UV-preionized KrCl excimer laser at 222 nm was performed. The dependence of the laser performances on its various parameters is discussed. Laser output energy of 60 mJ was extracted using He as diluent gas. KrCl radiative spectra are given. Laser line at 5461 Å from Hg atoms was observed by photodissociation of HgI₂ vapor with this excimer laser.

器件装置

我们的激光器件结构,先前已作过详细 描述¹¹¹。它的主体是一个 ϕ 84 厘米的环氧筒, 圆筒的左右两侧是均匀场型面电极,黄铜材 料镀镍,长 80 厘米,电极间距为 2.1 厘米,放 电体积为 2.1×0.5×80 厘米³,圆筒的上、 下两端装有一对火花隙预电离板,放电电路 选用 LC 反转电路,两个平板电容器的电容 量分别为 $C_1 \approx 12$ 毫微法, $C_2 \approx 25$ 毫微法。

谐振腔由曲率半径为3米的全反射铝镜 和平板输出器组成,平板输出器的输出耦合 为85% 左右,输出端有时也用中间留有矩形孔的镀铝反射镜,孔的大小为23×7 毫米²。

实验结果及其讨论

对 KrOl 激光器来说, HOl 是良好的卤 素施主,这是因为 HOl 分子的离解能 KrOl 激光光子能量之和与 Kr 共振俘获态 3P₁ 很 接近,相差仅 0.02 电子伏^[2],而且 Kr 的亚 稳态(如 3P₂)与 HOl 这样负电性的施主之间 发生 Harpooning 碰撞生成 KrCl* 准分子的

收稿日期: 1981年5月5日。

. 143 .

过程截面很大。

图1表示激光能量随 HCl 含量的变化 曲线。图中可见,存在着一个最佳的 HCl 含 量范围。这是因为 HCl 一方面是 Cl 原子 施主,因而 KrCl* 准分子的生成率比例于 HCl 的浓度;另一方面,HCl 分子同时又是 KrCl* 准分子的重要猝灭剂。我们实验中得 到的最佳含量为 0.02% 左右。



图 1 激光输出能量与 HCl 气压比的关系 Kr 为 10%,其余为 He,总气压为 2.9 大气压,主放电电 压为 50 千伏,预电离电压为 9 千伏,延迟时间 0.6 微秒

气体总气压对激光输出能量的影响很大。图2(a)表示在主放电充电电压45千伏时不同的HOI含量下,激光能量与气体总







图 2(b) 各种主放电充电电压下激 光能量与气体总气压的关系 HCl 0.2%, Kr 10%, He 89.8%

气压的关系,图2(b)表示在各种主放电电压时,激光能量与总气压的关系。

在一定气压范围内,随着总气压的增加, 激光能量接近线性增长;主放电电压越高,增 长的速率也越大。注意到在主放电电压为 45千伏时,气压从接近3大气压开始,激光 能量的增加出现稍微饱和的趋势,这可能是 由于光解 HCl 和光分离 Cl⁻引起的 吸收 以 及 KrCl* 准分子激发态被 HCl 的猝 灭 所 造 成的结果。

激光输出能量与主放电充电电压的关系 非常密切,结果示于图 3。图 3(a)表示不同 的 HCl 含量时,激光能量与主放电充电电压 的关系。图 3(b)表示在不同的总气压条件下 激光能量与主放电充电电压的关系。从图中 可见,激光能量随着电压的增加而接近线性 地土升,总气压越高,增加的速率也越大,但 当电压较高时,在总气压从 3 大气压开始,激 光能量增长出现缓慢饱和趋势,这可能是电 压过高会改变体系中电子能量密度分布,导 致降低产生 KrCl* 准分子的速率;过高的电 压也会影响放电均匀性。

• 144 •



主放电充电电压(千伏)







图 3(b) 不同总气压时激光输出能量与 主放电电压的关系 HCl 0.2%, Kr 10%, He 89.8%; 延迟时间 0.6 微秒,预电离电压 6 千伏

预电离参数对激光能量的影响很大。实验表明,若不加预电离,KrCl激光器就不能良好运转;而且激光能量受主放电与预电离之间延迟时间长短的影响也很大。我们测定了激光能量随延迟时间的变化关系,如图4所示。

图中可见,当延迟时间从 0.6 微秒增加 到 6 微秒时,激光能量已降低了 50% 以上; 如果延迟时间过短,由于初始电子密度的空



图 4 激光能量与延迟时间的关系 主放电电压 38 千伏,总气压 2.5 大气压,预电离电 压 9 千伏 HCl 0.14%, Kr 10%,其余为 He

间不均匀,也影响了预电离的效果。我们的 实验中通常运转在 0.6 微秒左右。

我们也研究了激光能量与预电离强度的 关系。预电离器的充电电容为0.047 微法, 当预电离充电电压低于6千伏时激光器不能 正常运转。在6~20千伏范围内, 预电离电 压对激光能量的影响不大。

在气体组成 0.20% HCl、10% Kr、 89.8% He, 总气压 3 大气压, 主放电电压 50 千伏, 主放电与预电离之间的 延迟时间为 0.6 微秒时, 激光器输出 60 毫焦耳的激光能 量。

当 KrOl 激光输出能量达到一定程度时,反射镜铝膜明显损坏,在反射镜中心部分光斑尺寸大小的膜层被气化蒸发,这种情况和 193 毫微米 ArF 激光的情况相似⁽¹⁾,说明短波长激光对铝镜的破坏效果是相当明显的。

用1米平面光栅摄谱仪拍摄了 KrCl 的 辐射谱。图5表示我们得到的 KrCl 荧光辐 射谱有两辐射谱带,222毫微米谱带很强, 238毫微米谱带很宽,带宽约有24毫微米。 此外,我们还摄得 Cl₂分子259毫微米谱带 的较强跃迁。图6为 KrCl 激光辐射谱及其 相应的荧光辐射谱带。与J.G. Eden 等人 在电子束器件中摄得的结果稍有不同^[3]。他

• 145 •



们的结果是,激光谱的峰值(222.9毫微米) 与荧光谱峰值(222.5毫微米)相差0.4毫微 米。在我们的情况中,激光中心波长为 222.1毫微米,谱线半极大强度的全宽度为 6Å,相应的荧光谱是不对称的,较长的尾部 在短波长方向,它包含振动能级 v=0, 1, 2, …的跃迁,这个谱带宽度约70Å左右。

摄取荧光谱的实验条件是,气体组份 0.2% HCl, 10% Kr, 89.8% He,总气压 1.4 大气压,主放电充电电压 32 千伏,谱板 曝光 50 次。

这种准分子激光用作 HgI₂ 光解发光研 究中的泵浦光源是很合适的。因为 HgI₂ 在 222 毫微米波长附近具有较大的吸收截 面^[4];把 HgI₂ 离解并把 Hg 原子激发到 $7^{3}S_{1}$ 能级所需要的能量与这种激光两个光子 的能量相接近;而且一个 KrCl 激光光子的 能量又与离解 HgI₂ 生成 HgI(B²**Σ**⁺)态分子 所需要的能量相接近,因此,如果用这种激光 光解 HgI₂,有可能获得 Hg 原子 $7^{3}S_{1}$ 能级 的受激辐射。

T. A. Cool 等人曾用 ArF 193 毫微米 激光光解 HgI₂, 观察到 Hg 原子的一些荧 光⁽⁵⁾, 但没有观察到激光辐射。我们使用 222 毫微米 KrCl 激光来光解 HgI₂ 蒸 气已观察 到 Hg 原子 5461 Å 的激光输出, 对应的跃迁 为 $7^{3}S_{1} \rightarrow 6^{3}P_{2}$, 这条谱线的激光振荡输出是 较强的, 在一定的实验条件下, 同样能观察到 5461 Å 谱线的超辐射输出。所用的 装置类 似于 ArF 激光光解 HgBr₂ 的实验所用的装置 置⁽⁶⁾。

很明显,单个 KrCl 激光光子是不可能 把 HgI₂ 离解并把 Hg 原子激励到激光上能 级 7³S₁的,光解激励必定是多光子过程。

参考文献

- [1] 上官诚等; 《激光》, 1981, 8, No. 2, 17.
 - [2] R. C. Sze et al.; Appl. Phys. Lett., 1978, 33, 419.
 - [3] J. G. Eden et al.; Appl. Phys. Lett., 1976, 29, 350.
 - [4] Jakob Maya; J. Chem. Phys., 1977, 67, No. 11, 4976.
 - [5] T. A Cool; Chem. Phys. Lett., 1978, 58, No. 1, 108.
 - [6] 袁才来等;《激光》,1981,8, No. 4,62.